(54) PRODUCTION OF SPACER FOR OPTICAL COMMUNICATION CABLE

(43) 30.1.1990 (19) JP (11) 2-28606 (A)

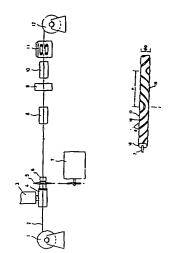
(21) Appl. No. 63-212520 (22) 29.8.1988 (33) JP (31) 88p.108350 (32) 30.4.1988

(71) HITACHI CABLE LTD (72) TADASHI SATO(5)

(51) Int. Cl⁵. G02B6/44

PURPOSE: To obviate groove inclination in a spacer section by coating a tension member with a rein and simultaneously extruding the spacer while forming plural line of optical core housing grooves to the resin surface and passing the spacer through as rotary sizing device, then cooling and taking off the spacer.

CONSTITUTION: The resin is extruded from a nozzle 6 which has plural projections on the inner periphery and rotates in alternately reversed directions, by which the resin is applied on the tension member 2 and plural lines of the optical core housing grooves 18 are formed on the resin surface to serve as the spacer. The optical core housing grooves 18 are formed in the form in which left hand lays and right hand lays are alternately continuous. The groove inclination viewed in the spacer section is generated when the twisting angle thereof is maintained at 360° and the reversal pitch is maintained at 250mm. However, this spacer is cooled and taken off after the spacer is passed through the rotary sizing device 9 and is subjected to groove inclination correction (sizing). The good spacer section having no groove inclination is thus obtd.



(54) OBJECTIVE LENS FOR OPTICAL DISK

(11) 2-28607 (A)

(43) 30.1.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 63-117321 (22) 13.5.1988 (33) JP (31) 88p.89815 (32) 12.4.1988

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) YASUHIRO TANAKA(3)

(51) Int. Cl5. G02B13/18,G02B13/00

PURPOSE: To suppress the fluctuation in a focal position generated by a fluctuation in the wavelength of a semiconductor laser to a range sufficient for practicability by selecting a specific single aspheric lens and optimum cover glass.

CONSTITUTION: The lens 1 which consists of the aspherical face having refracting power on both the 1st face and 2nd face and forms images through the flat plate cover glass satisfies the conditions expressed by equation I. The local wavelength dispersion V_L of the objective lens 1 and the thickness dc and local wavelength dispersion Vc of the cover glass 2 are most adequately selected. The focus movement of the objective lens 1 by the wavelength fluctuation of the semiconductor laser is corrected by the cover glass 2 in this way, by which the fluctuation is suppressed within the focal depth of the objective lens 1.



a: where, f_c : focal length of lens, d_c : thickness of cover glass, λ : central wavelength of light source, N_{λ} : numerical aperture of lens, V_c : local dispersion of lens, V_c : local dispersion of cover glass, b: lst plane, c: 2nd plane

(54) VARIABLE MAGNIFICATION OPTICAL SYSTEM

(11) 2-28608 (A) (43) 30.1.1990 (19) JP

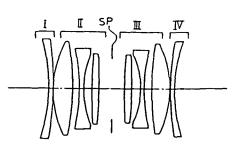
(21) Appl. No. 63-178738 (22) 18.7.1988

(71) CANON INC (72) KAZUYUKI IMAMICHI

(51) Int. Cl5. G02B15/20,G02B13/24

PURPOSE: To vary photographic magnification over a wide range while holding an object-image distance constant and to compensate current aberrational variation by composing the optical system of a 1st group with negative refracting power, a 2nd group with positive refracting power, a 3rd group with positive refracting power, and a 4th group with negative refracting power.

CONSTITUTION: The 1st-4th groups I-IV are arranged almost optically symmetrically about a stop SP. In a 1st magnification range including unmagnification photography, the 2nd and 3rd groups II and III are moved to be subjected to variable magnification and the whole system is moved. In a 2nd magnification range except the 1st magnification range, the 1st group I and 4th group IV are moved to be subjected to variable magnification and the whole system is moved to hold the object-image distance constant. Thus, the lens groups which are moved are changed according to the photographic magnification ranges to increase the photographic magnification range effectively and the aberrational variation is compensated excellently over the wide photographic magnification range of obtain high optical performance.



⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-28606

MInt. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月30日

G 02 B 6/44

391

8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全11頁)

図発明の名称 光通信ケーブルのスペーサ製造方法

> 顧 昭63-212520 **创特**

20世 顧 昭63(1988) 8月29日

@昭63(1988) 4月30日@日本(JP)@特顯 昭63-108350 優先権主張

②発明者 忠 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日 佐

高工場内

切発 明 者 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日 佐原

高工場内

の発明 者 Œ 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日 木

高工場内

日立電線株式会社 切出 題 人

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

四代 理 人 弁理士 絹谷 信雄

最終質に続く

- 1. 晃明の名称 光道信ケーブルのスペーサ製造方法
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 心金と一体化され内間に複数の突起を有す る口点を回転させ且つその回転方向を交互に 反転させ、この口金より樹脂を押出すことに より、テンションメンバに樹脂を被覆すると 開時に樹脂表面に複数条の光コア収約薄を付 けてスペーサを押出し、これを回転サイジン グ装置を選してから冷却して引取ることを特 散とする光道信ケーブルのスペーサ製造方法。
 - 2. 上記媒旋浦の深さHと清底部の厚さTとの 比率がH/T=1~3の範囲で且つ上記螺旋 清の螺旋角度のが8=5、~15、の範囲の スペーサを押出した後、冷却プロワーにて上 記スペーサを半箇化した状態で、回転サイジ ング装置にて上記清倒れを修正することを特 散とする請求項1記載の光通信ケーブルのス ペーサ製造方法。
- 3. 上記スペーサを押出した後、該スペーサの 冷却およびサイジングを行うに当たって、冷 如ブロワーにて上記スペーサの樹脂を半固化 し、清例れ修正の為の第1次サイジングを行 い、その後、回転サイジング装置と冷却水槽 とを一体化した第2次サイジング装置により 推倒れ修正と同時に冷却することを特徴とす る前求項1記載の光通信ケーブルのスペーサ 製造方法。
- 4. サイジング装置が螺旋消の消染をの65% ~95%の寸法を有した爪により上配螺旋清 の清朗れ修正を行うと共に、上記スペーサの 被覆樹脂の融点温度に対し±40℃の範囲の 温度により上記螺旋排の滑倒れ修正を行い、 その直後に冷却水等により冷却することを特 世とする諸東項1記録の光道信ケーブルのス ペーサ製造方法。
- 3. 発明の評細な説明 [産業上の利用分野] 「本発明は、光遺信ケーブルのスペーサ製造方

法に係り、特にスペーサ外周の光コア収納消、即 ち光ファイバ素線あるいは心線を収納する燃消の 形成方法に関するものである。

【従来の技術】

一般に、光道はケーブルの構造として、スペーサ形、燃り合せ形、ユニット形等が知られている。このうちスペーサ形光ファイバケーブルは、スペーサの外間に設けた満内にファイバ素雑或いは心臓(光コア)を収納し外力から保護する構造であり、12心以下の光ファイバケーブルに連する。

通常、このスペーサ形光ファイバケーブルでは、 ケーブル布設時の張力に光ファイバが耐えられる ようにするため、第16四及び第17回に示すように、個雛等の抗張力体(テンションメンバ)2 が、スペーサ17の中央に配置される。ところで、 光ケーブルのスペーサ型構造は従来一方向型スペーサが主体であったが、最近スペーサをSー 2 サッジをしてコア(ファイバ)を収納される構造の ものが要求されて来た。これは現在のメタル通信 と同様分岐する時ファイバーを接続等する時余長

ンションメンバ2に制能が被覆され、S Z スペーサ17 (第16図)が形成される。その際、口金6の先端部内間に同方向に複数設けた突起により、スペーサ17の外間面には、S 数りと Z 数りの交互に連続した光コア収納湯(S Z 数減)18が螺旋状に形成される。押し出されたS Z スペーサ17は、冷却水槽10で冷却固化され、引取機11にて引き取られ、参取ドラム12に巻き取られる。

尚、反転装置では、クランク運動をラック・ヒニオンに伝達して直急運動に変換し且つS競りと 乙酸りとのいわゆる反転動作をなし、これをスプロケット5に伝えて、回転ヘッド4及び口食6の 回転を反転させる公知の装置である。

上記スペーサ押出し方法により、光コア収納簿 18の5数りと乙数りの反転ピッチが500 mm、体 回角度が250°のSZスペーサを得ている。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、従来のスペーサ製造方法で得られるスペーサは、光コア収納消のS数りと 2 数りとの反

が必要となり、SーZ型にすることによりその点が有利となるからである。また、いわゆるSZスペーサの光コア収納溝18を は、スペーサ外間の光コア収納溝18を はないたが成し、これによりケーブル内の 光ファイバを燃り、ケーブルを曲げたときするの まっていた。これによりケーブルの 光ファイバを燃り、ケーブルを曲げたとする。こ の燃りピッチは、あまり小さくし過ぎると光ファイバに由率半径の小さな曲げを与え、ファイバ がや光損失増の問題が生する。

従来のS2スペーサの製造方法の概要を、本発明の実施例を示す第1回を用いて説明する。

まず、送り出しドラム1からチンションメンバ 2を送り出す。押出機3にて、ポリエチレン(P E)或いはポリ塩化ビニル(PVC)等の倒脂を 押出すと共に、反転装置7によりスプロケット5 を介して回転ヘッド4及び口食6を回転させる。 このとき口食6と一体の心食も一緒に回転される。 回転方向が8巻り方向と2数り方向とに交互に反 転される口食6内を過って樹脂が押し出され、テ

転ピッチが500 mと比較的長く、また独国角度が250°と比較的小さいために、光ファイバの光コアの余裕長さが少なく、このため光ファイバ心様の接続工事において、容易に取り出すことができず、従ってケーブルシースを長尺除去しなければならない。

この問題は独自角度をより大きくすれば解えるが、 ないこのであるが、体質の大きな大きなできるが、 ないであるが、体質の大きなでは、 ないに関われているが、 のに関われているが、 のに関われているが、 のに関われているが、 のに関われているが、 を変形である。特に関しい、 ができるが、 でいるが、 でい

本売明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、 その目的とするところは、スペーサ新聞における 清倒れをなくし、更に枠回角度を大きく且つ反転 ピッチを小さくすることができるスペーサ製造方 法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明のスペーサ製造方法は、心金と一体化され内間に複数の突起を有する口金を回転させまり、その回を方向を交互に反転させ、この口金より街路を押出すことにより、テンションメンバに掛路を被覆すると同時に樹野袋面に複数条の光コア収納消を付けてスペーサを押出し、これを回転サイジング装置を選してから冷却して引取る方法である。

本発明のスペーサ製造方法は、その他に、上記 螺旋溝の深さHと清底部の厚さTとの比率がH/ T=1~3の範囲で且つ上記螺旋溝の螺旋角度の がの=5・~15・の範囲のスペーサを押出した 快、冷却ブロワーにて上記スペーサを半面化した 状態で、回転サイジング装置にて上記清例れを修 正する方法もある。

本売明のスペーサ製造方法は、その他に、上記 スペーサを抑出した後、数スペーサの冷却および

を 250 =に保った場合、スペーサ断面でみて清例れを生する。しかし、これを回転サイジング装置に返し、清例れ修正(サイジング)を行ってから、冷却して引き取ることにより、清例れのない良好なるスペーサ断面を得ることが可能となる。

S-Z数スペーサ製造の問題点としては、先の 清変形、溶倒れであるがもう少し具体的に述べる。 第5図にスペーサ17の斯面、第6回に終視図を 示す。

(1) スペーサ17の螺旋溝18の深さHと底部50の厚さ下の関係

変形、例れはスペーサ17の役 *D、螺旋浦18の深さH、底部50の厚さ下及び螺旋ビッチPと密接な関係があるが、まず、深さH、厚さTの関係を述べる。

一般に太物サイズになると収納量を増加させる 為、清潔を大きく(広く、深く)する必要が生じ る。我々のこれまでの実験によると清深をHと底 部の厚さTとが第7因(a)の如くコンパラな精 遠なら倒れの影響は小さいが、第7因(b)の如 サイジングを行うに当たって、冷却プロワーにて 上記スペーサの問題を半面化し、滞倒れ修正の為 の第1次サイジングを行い、その後、回転サイジ ング装置と冷却水槽とを一体化した第2次サイジ ング装置により清例れ修正と同時に冷却する方法 もある。

本発明のスペーサ製造方法は、その他に、サイジング装置が螺旋溝の滑深さの65%~95%の寸法を有した爪により上記螺旋溝の清倒れ修正を行うと共に、上記スペーサの被覆倒距の融点温度に対し±40℃の範囲の温度により上記螺旋溝の清倒れ修正を行い、その直後に冷却水等により冷却する方法もある。

[作用]

内間に複数の突起を有し回転方向が交互に反転する口食より樹脂を押出すことにより、テンションメンバに被覆され、スペーサとなる樹脂表面に、複数条の光コア収納滞が形成される。この光コア収納滞は、S盤りと2数りとが交互に連続した形で形成され、その体団角度を360度、反転ピッチ

く、比率ド/Tを上げると、第7図(c)の如き 消崩れ現象が大きく出て来る。

実験例を第8図に示す。第8図から判るように H/Tく1以下なら倒れ具合は小さい。しかし、 第7図(c)の如く溝によって形成される凸が部 上都穏w。に対し、底都稲wが罹いとスペーサ都 を文え切れず、濃倒れが生じ易くなる。特に、S - 2號の反転都では第7図(c)に矢印Jで示す ように、回転力が同一方向(第6図のJ方向)に 加わるので、反転力が清例れに影響する度合が大 もい。

(2) 林回ピッチPとの関係

爆旋浦の傾斜角 Ø [t an θ = D / P] も反転部の浦倒れに関して大きなウエイトを占めている。 実験例を第9回に示す。 θ が小さく 5・以内であれば倒れ具合は小さいが、 θ > 5・を離えるとファイバーを収納不可能な状態になって来る。

上記(1)(2)と反転部の清例れ方向は内側であり、 これは樹脂の冷却と共に、表われ樹脂の収慮によ るところが大きい。 よって材料、押出方法での改一が望まれるが、 現在のところでは、これら材料・押出方法による 改善は不可能に近い。

本発明では上記回転サイジング装置を通して清 倒れ修正を行なうが、上記清倒れ修正の必要なH /T≥1. 8≥5 *の範囲のうちでも、第8図及 び第9図に示すように、H/T>3. 8<15 * の範囲の溝になると、修正量が多くなりすぎて、 サイジングによる修正が用鍵な範囲に入る。

かかる前提において上記請求項2の発明は、サイジングによる修正が可能な範囲、即ち螺旋溝の深さHと清部の厚さTとの比率が

H/T=1~3の範囲で且つ螺旋溝の螺旋角度の がの=5°~15°の範囲は螺旋溝の有効な修正 が可能な範囲である。一方、溝倒れは樹脂の冷切 に伴う収慮によるところが大きい。そこで、スペ ーサを水冷前に冷却ブロワーにて半固化し、この 半固化状態で、回転フリー型サイジング袋置にて 溝倒れを修正する。従って、溝倒れのない良好な スペーサ筋面形状が得られる。

〔実統例〕

以下、本発明の第1実稿例を図面を参照しなが ら説明する。

第1回において、口金6と冷却水層10との間に、冷却プロック8と回転サイジング装置9とが、 設けてある。押出機3における押出し方法や手順は従来と略周機であるが、本発明においては、スペーサ17の光コア収納溝(S2飲浦)18の体回角度を360度、整りの反転ピッチを250mに保っている点で、従来と相違する。このため、押出機3により押出されたスペーサの光コア収納浦18には、浦倒れが生じる。

そこで、口金6よりテンションメンバ2と一体に押し出されたスペーサ17を、まず冷却ブロック8に通して冷却し、樹脂が変形しない程度にいわゆる半固化してから、更に、回転サイジング数置9に通して清例れの修正を行い、その後、冷却水圏10、引取数11へと導く。

冷却ブロック8は冷却ブロワーにて円周より冷 えた空気を吹き出す構成であり、冷却距離約1.5

光ケーブル用S-2型スペーサを製造する際、上記螺旋溝の清深さの65%~95%の寸法を行した爪により上記螺旋溝の清倒れ修正を行うとと、上記スペーサの被覆側脂の酸点温度に対けし、上記スペーサの強度により上記螺旋溝の消費がより、その直後に冷却水等により冷却するので、修正された螺旋消は完全に固化し、再び高側れを起こすことがない。従って、清側れをない良好なスペーサ断面形状が待られる。

mの間隔で数個設置されていて、これら全体により、口金6より押出されたスペーサが徐々に冷却され、樹脂が変形しない程度に半面化される。

回転サイジング鉄置9は、第2図に示すように、ハウジング13の簡都内にペアリング14を入し、で中空のダイホルグー15の出口関端では、光ンマイホルが一15の出口関端がサイングでいる。中空のダイホルダー15は、スペーサ10の外では、中空のダイホルダー15は、スペーサ10の外では、中空のダイホルダー15は、スペーサ10の外では、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内にでは、光コア収的清18と内には、元のでは、第2のでは、第2のでは、第2のでは、第2のでは、第2のでは、第2のでは、第2のでは、第2のでは、第2のでは、100では

光コア収納簿18の漢例れの修正は、次の手順による。

- (1) まず、押出しスタート時は、回転ヘッド4を回転せず、真っ直ぐ押出す。
- (2) その後、冷却ブロック8の冷却ブロワーに辺

度の硬さに恰却し、サイジングゲイ16を取り付けてない状態で、回転サイジング設置9のダイホルダー15を通過させる。

- (3) スペーサ外径等が規定寸法になるのを待ってから、サイジングダイ16をスペーサ17の光コア収納消18に入れ、ガイドしながらダイホルダー15に装着する。所定数のサイジングダイ16を光コア収納消18に順次入れて、その全てをダイホルダー15に装着する。
- (4) 所定数のサイジングダイ16が装着できたならば、回転ヘッド4の回転及び反転を開始させる。サイジングダイ16の配向はダイホルダー15により半径方向に正確に維持されており、また、周方向に見た位置はペアリング14のほきにより光コア収納溝18のうねりに沿ってダイホルダー15と共に移動するので、半旬化ている光コア収約溝18はこのサイジングダイ16下を通ることにより、その断面形状の溶倒れが作正される。

本実施例によると、光コア収約消18の数が

性が悪く、更に、電気特性も悪化する。しかし、 本発明による回転サイジング装置により清例れを 修正することにより、清倒れのない、良好なるスペーサ新面が得られた。

次に第10図を用いて、本発明の別の実施例を 説明する。この実施例は、半溶散状態で清別れ版 正(サイジング)を行うことにより、清倒れのな い良好なS-乙型スペーサを得るようにして、品 質を大巾に向上させたものである。

第1図の実施例の場合と同様に、押出機31の 回転ヘッド32は反転装置30により題される。 反転装置30による反転時の往復運動は、機械的 または電気的による手及のいずれでも良い。34 は押し出されたスペーサ33を半溶酸状態、即ち 半固化状態とするための冷却プロワであり、サイ ジング装置35に至る前に設けられている。水槽 36はサイジング装置35に近接して設けられている。

回転ヘッド32より押し出されたスペーサ33は、まず冷却ブロワー34により空冷されて半周

12消まで製造が可能になった。

第4団は、押出し製品としてのSZスペーサの 光コア収納清18の禁回角度と、口金6の回転角度との関係を示したものである。反転ピッチ 250 BRの長さにおいて、光コア収納消の禁回角度 360°を得るには、例えば、三井石油化学製の高 密度ポリエチレンであるハイゼックス5305E(H)-0.8、密度0.945)の場合、口金6の回転角度は 540°回転させる必要があり、またハイゼックス 6300H(H)-0.1、密度0.952)使用の時は450°回転 させる必要がある。

更に、押出し温度は、ハイゼックス5305Eの場合は樹脂温度 160~ 170℃、ハイゼックス6300Hの場合は 175~ 185℃の範囲が、最も適切で好ましく、前記温度より低い場合には、押出された製品の外駆が暮い。また、これより高い温度にすると、樹脂が柔かくなりすぎて、光コア収納清18が伸長してしまい、雰囲角度が小さくなる。

スペーサ断面に薄倒れが生じていると、光ファ イバ心線を収納する魅り合せ作業において、作業

化状態となり、次いで回転サイジング装置35に 等かれて清倒れの修正がなされる。

冷却プロワー34は、その内間囲より冷空気を吹き出す構成の装置であり、スペーサの大きさ、 被連帯によって設置改量を変えても良いが、急激 に冷却させるのではなく、徐々に樹脂を冷却して 半固化した状態でサイジング装置35に等くのに 適した構成とする。

上記清例れの修正に当っては、回転サイジングのダイホルダー37(第11回)はスペーサ17の外径より多少大さめ(プラス2mm程度)を使用し、カセット爪16は押出し中に着設可能にする あにカセット式にし、形状も反転部で無理がかか ・らないように小型にする必要がある。

上記サイジング競響35により清倒れを修正する際には、まず押出し開始時ペッドは回転せず、真っ直ぐに押出す。その後、冷却ブロワー34にて半固化状態まで冷却し、スペーサ外径等が規定寸法になってからカセット爪16をスペーサ17の螺旋沸18に順次挿入し、ダイホルダー37に

鉄着する。しかる後に、回転ヘッド32を回転させると、本サイジングダイ部がフリーに回転しながら決形状を修正するようになる。

なお、本実施例によると、12清まで成形が可能である。また、上記H/T>3、8>15*以上の寸法に関しては本実施例では修正量が大きくなり、修正が難しい範囲となる。したがって、本実施例では、1<H/T>3、5*<<0

の範囲ならば充分に修正が可能である。しかし、H/T>3、8>15*以上のものは、修正が困難であるが、サイジング方法、押出し法を改善すれば可能と考えられる。

さらに、サイジング装置35を回転ヘッド32の回転と同期させる方法も考えられるが、S-2型の為、内期を取ること及び位置の設定が難しいと思われる。

次に、サイジング位置即ち樹脂温度の影響とサイジングのカセット爪寸法の影響について説明する。

カセット爪を螺旋溝に挿入し易くする為、節

能範囲は材料の融点温度に対し約±40で以内の あり、更に、この修正した直後に冷却させるで が重要であり、せっかく修正しても冷却が不、分 だと清倒れ変形が進行してしまう。従って、分 だと清倒れ変形が進行してしまう。従って、分 ジング装置35は第10回に示したように、、 36の入口部等に近接して設置する必要がある。 また、周囲温度、材料、スペーサ形状、押出電 等により樹脂温度が変わるのでサイジング装置 35は移動可能とする。

第13図は水槽36の入口部に回転サイジング 装置35を設けた例である。

漢倒れを修正するため、最初はヘッドを回転で ず、真っ直でに押出す。その後、冷却ブロワ等に よりスペーサを半固化状態まで冷却し、スペーサ 外径が規定寸法になってからカセット爪16 サイングがイボルグー37に設定し では、回転ヘッドを反転装置によって させるとサイジング部がフリーに回転しながら 形状を修正する。

ところで、この場合に使用するカセット爪16

11因の如くカセット爪16の中を螺旋落18の中の約1/3で実施したところ滑修正が充分に出来なかった。また、特に滑修正が必要なS-2の反転部分では効果が少なかった。

上記のことから、サイジング法は有効な手段であるが螺旋溝関れ変形防止上、カセット爪寸法の選定が重要であり、また、役述するようにサイジング位置即ち樹脂温度も重要であることが判った。

説明の便宜上、サイジング位置即ち樹脂温度の 点を中心として説明する。

第12回は、樹脂温度と修正のしやすさ及び修 正の結果とを示したものである。

押出機の回転ヘッドよりS-2型のスペーサが 押出されてくるが、この押出されたスペーサ(樹脂)の温度とサイジングによる 修正が重要なポイントとなる。清修正は樹脂が半面化する融点付近で修正するのが最良であり、清の形状および材料により多少異なるが、実験結果によれば第12因に示すごとく傾向にある。

第12回から判るように、実際上有効な修正可

の寸法は清形状により異なるが、実験によれば深 清型は清の65%~85%の幅、浅清型は清の 75%~95%の幅の爪寸法に寸ることにより、 押出機の口食より出た形状に略100%修正がが 能になる。併せてサイジングの数定位置は前述が 通りである。ここで、液清とは清幅(W)と等し いかそれより小さい清をいう。本実施例によれば 12消までは形成可能である。

なお、スペーサはS-Z型に限定されず、従来の一方向型のスペーサの場合も同じ効果が得られれる。さらに、サイジング部を水中等に入れて段階的に冷却することも設定位置を考慮すれば可能である。

上記実施例では、一つの回転サイジング装置のみで清倒れの修正を行っており、その修正後、冷却水槽にてスペーサを冷却固化するまでの間に時間経過を要する。従って、その間、上記のようにスペーサ断面における清倒れが生じ易い。

第14回は、かかる不都合を解消する為の別の

実施例であり、2つの四転サイジング製置を用いて清例れの修正を2回行うようにしたものである。 押出し方法順序は既に述べた通りであり、その主 たる相違点は清例れの修正をダブルで行い第二次 修正をすると何時に一体化させた冷却様にて冷却 してしまうことにある。

スペーサ40は、スペーサ浦の樹脂表面が変形 しない程度まで冷却ブロワー41にて空冷されて

修正と問時に冷却させてしまうことが出来る為、 好ましい、更に、その敵団より流れる冷却水 2 6 は満滑割ともなり、 構 2 7 内の滑りを良くすると 我にサイジング爪 2 4 を常時冷却している為、爪 2 4 が加熱されることなく、粘りを持つこともな く、スペーサが安定回転する。なお、サイジング 爪 2 4 は第 1 次および第 2 次回転装置とも着脱が 可能であり、 既に送べたように回転へッドを回転 させないうちに弦着することが必要である。

半固化する。半固化の状態で、第1次回転サイジング装置42にて得倒れが修正される。その後再び、第2次サイジング装置46により、清倒れが修正される。その駅、回転サイジング装置44には冷却水槽45が一体に後続されているので、スペーサ40は第2次サイジングと同時に冷却固化され、消倒れの修正されたスペーサは完全に冷却固化され、引取機11により引き取られる。

取2次サイジング校置46による清倒れの修正と冷却団化工程について更に具体的に述べると数置42で展集すイングで置42で終したスペーサイジング爪24にで整数では、カーロを対している。この時により、サイジング爪24の厚を投げ、サイジング爪24の厚を投げ、サイジング爪24の厚を投げ、サイジングの幅は、サイジングの幅は、サイジングの幅は、サイジングの幅は、サイジングの幅は、サイジングの幅は、サイジングでは、サイジンの映画はり冷却水26が流れ、

螺旋沸にコアを収的することができるので、光ファイパーコアの総合せ作業の効率も向上する。良好な状態で螺旋沸にコアを収的することができるので、それに収約された光ファイパーコアに対する外圧等が殆ど無く、その結果、出来上がった光ケーブルの電気的特性が大幅に向上する。

本発明は上記構成による製造方法であるので、 なのような効果を奏する。

「発明の効果」

- (1) サイジング装置により清倒れの修正を行なっているので、清倒れのない良好なる光スペーサ 断面が得られ、それによってスペーサの品質、 ひいては光速信ケーブルの品質を大幅に向上さ せることができる。
- (2) スペーサ断面において清冽れがなくなったために、従来に比較し致倍も引取速度を数倍上昇させることができ、生産性が振めて向上する。
- (3) 光ファイバコアを収納する燃り合せ工程において、収納が容易で且つ速度も上るため、効率が大幅に改善される、

特閒平2-28606 (8)

- (4) 収納された光ファイバ心様に外圧・個圧等がなくなり、マイクロペンドが生じ難くなり、 電気的 性が大幅に向上する。
- (5) スペーサの光ファイバコア収納溝の盆回月 皮が360 °、反転ピットが250mm のものが得 られる。
- (6) 清部に光ファイバコアが容易に収納できる。
- (7) 収納された光ファイバコアに対する単動矩 囲帯も充分に確保でき、品質の向上が図れる。
- (8) 反転ピッチの短いスペーサが使用可能となるので、工事上接続時等の余長が確保でき、 工事作業が容易となる。
- (9) 反転ピッチの短いスペーサを得ることができ、温度特性等の光ファイバ特性の安定化が図れる。

4、図画の簡単な説明

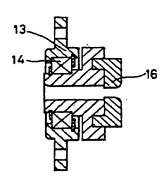
第1回は本発明を実施するスペーサの製造ライン装置を示すブロック図、第2回はその回転サイジング装置の横断面図、第3回はサイジングチイの斜視図、第4回は口金回転角度とスペ

はダイホルダー、16はサイジングデイ、17 はスペーサ、18は光コア収納溝、33及び 40はスペーサ、34及び41は冷却プロワー、 35は回転サイジング装置、44は回転サイジ ング装置、45は冷却木槽、46は第2次サイ ジング装置を示す。

特許出顧人 日立驾单株式会社代理人弁理士 絹 谷 鑑 雄

一サの体質の (a) (b) (b) のの (a) (c) のの (a) (c) のの (c) の (c) の

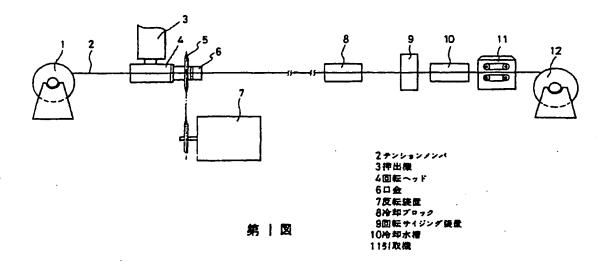
図中、1は送り出しドラム、2はチンションメンバ、3は押出機、4は回転ヘツド、5はスプロケット、6は口金、7は反転装置、8は冷却ブロック、9はサイジング装置、10は冷却水槽、11は引取機、12は巻取ドラム、15

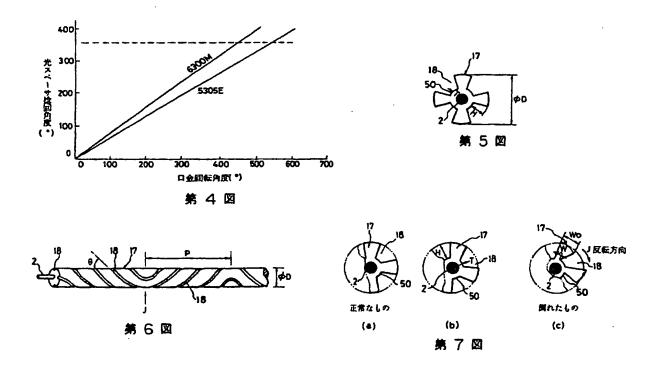


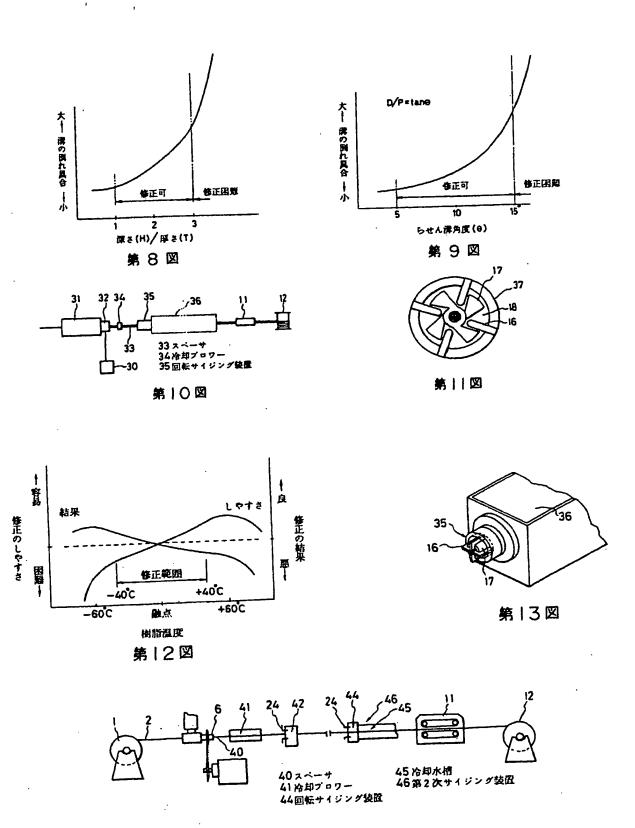
第 2 図



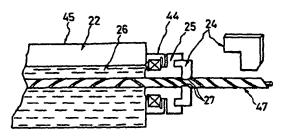
第3図





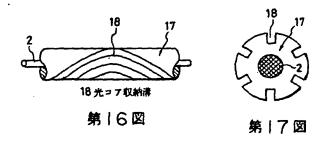


第14図



44回転サイジング装置 45冷却水槽

第15四



第1頁の統を								
@発	明	者	堀			Œ	茨城県日立市日高町5丁目1番1号	日立電線株式会社日
							高工場内	
	明	者	遼	糜		カ	茨城県日立市日高町5丁目1番1号	日立電線株式会社日
							高工場内	
@発	明	者	高	档	昭	哲	茨城県日立市日高町5丁目1番1号	日立電線株式会社日
							高工場内	. –